T S4/5/1-

4/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 02955302

LOW REFLECTION DIFFRACTION GRATING AND ITS PRODUCTION

PUB. NO.:

01-252902 [JP 1252902 A]

PUBLISHED:

October 09, 1989 (19891009)

INVENTOR(s):

FUJISAWA KATSUYA

APPLICANT(s):

UETSUKI MASAO KURARAY CO LTD [000108] (A Japanese Company or Corporation),

JP (Japan)

APPL. NO.:

63-080332 [JP 8880332]

FILED: INTL CLASS: April 01, 1988 (19880401)

[4] G02B-005/18; G02B-027/46

JAPIO CLASS:

29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 14.2 (ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 984, Vol. 13, No. 590, Pg. 116,

December 26, 1989 (19891226)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the low reflection diffraction grating which is inexpensive and is highly reliable by providing a rugged structure having the periods smaller than the wavelengths of visible rays on the surface of the diffraction grating.

CONSTITUTION: copolymer consisting of an equal mole of methyl Α methacrylate methacrylate, and chloromethyl etc., is synthesized. is added to this copolymer at the mol equal to the mol of the Benzophenone chloromethyl methacrylate to prepare a 4wt.% benzene solution and this solution is applied on a glass substrate 21 to form a transparent photosensitive film 22. The film is exposed via: for example, a photomask 23 for the diffraction grating and is then subjected to two-beam interference exposing to bond the benzophenone to the chloromethyl Finally, the substrate is heated under a reduced pressure to methacrylate. sublimate the unreacted benzophenone, by which the diffraction grating 20 having the rugged surface is obtained The low-reflection diffraction grating which is inexpensive and is highly reliable is thus obtained

②公開特許公報(A) 平1-252902

®Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成1年(1989)10月9日

G 02 B 5/18 // G 02 B 27/46 7348-2H 8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全5頁)

60発明の名称

の出 願

低反射回折格子およびその作製方法

②特 願 昭63-80332

願 昭63(1988)4月1日 22出

70発明 者 蒾

Y

京 也 岡山県倉敷市酒津青江山2045番地の1 株式会社クラレ内

植 月 īΕ 雄 @発 明 者 株式会社クラレ

岡山県倉敷市酒津青江山2045番地の1 株式会社クラレ内 岡山県倉敷市酒津1621番地

弁理士 小山田 光夫 個代 理 人

1. 発明の名称

低反射回折格子およびその作製方法

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 回折格子の表面反射率を低減するために、 上記回折格子の衷面に周期が可視光線の波長以下 の凹凸構造を設けたことを特徴とする低反射回折 格子.
- 2. 撮像装置の光学的ローパスフィルタとして 用いられる回折格子において、表面反射率を低減し させるために、上記回折格子の表面に周期が可視 光線の波長以下の凹凸構造を設けたことを特徴と する低反射回折格子。
- 3. 装板の裏面に感光性樹脂を塗布し、次いで 上記回折格子を作製するためのフォトマスク露光 および上記凹凸構造を作製するための干渉器光を 行なった後で、上記回折格子と上記凹凸構造のパ ターンを見像することを特徴とする請求項1また は請求項2記載の低反射回折格子の作製方法。
 - 4. 基板の表面に感光性樹脂を塗布し、次いで

上記回折格子を作製するためのレーザビーム直接 描画および上記凹凸構造を作製するための干渉器 光を行なった後で、上記回折格子と上記凹凸構造 のパターンを現像することを特徴とする請求項1 または請求項2記載の低反射回折格子の作製方

- 5. 回折格子の装面反射率を低減するために、 上記回折格子の表面に周期が可視光線の被長以下 の凹凸構造を設けた回折格子の成形用の母型によ り複製することを特徴とする低反射回折格子の作 製方法,
- 6. 請求項3 および請求項4 記載の方法により 作製された上記低反射回折格子から成形用の母型 を作製し、上記成型用母型により複製することを 特徴とする請求項1または請求項2記載の低反射 回折格子の作製方法。
- 7.上記回折格子が形成された成型用の型の姿 面に感光性樹脂を塗布し、次いで上記凹凸構造を 作製するための干渉署光を行なった後で、上記感 光性樹脂の現像、上記成型用の型のエッチングを

行なうことにより低反射回折格子の成型用の型を作製し、上記成型用型により複製することを特徴とする請求項1または請求項2記載の低反射回折格子の作製方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、C D プレイヤーやカラー 損 貸 装 双 等のオプトエレクトロニクス 製品に用いられる回 折 杯子に 関する。

「従来の技術】

機像装置の光学的ローバスフィルタとして用いられる回折格子においては、格子表面での反射による像が画像を変化することを防止するために、格子表面の反射率を低減した反射回析格子とする必要がある。

第5 図を参照して従来の底反射回析格子の構成を説明する。従来は、真空應着法等により回折格子の表面にMgFi、SiO、、SiO、Al。O。等の無機誘電体膜51、52を多層コートすることにより低反射回折格子が作製されている。

けたものである。この結果、凹凸構造2の作用により回折格子1の表面の屈折率が空気の屁折率 n。から格子材3の屈折率nまで連続的に変化するため、表面が実質的に低反射面となる。また、 凹凸構造2は干渉器光法を用いて作製した。

[実施例]

以下、この発明の実施例を図面を参照して詳しく説明する。

実施例 1

第1の実施例による低反射回折格子の作製手限を第2図に示す。第2図(A)に示すように、基板21として厚さ1mm(直径3cm)のガラス基板1として厚さ1mm(直径3cm)のガラス基板1上に感光性透明限22を形成する。この感光性透明限22を形成する。この感光性透明限22を形成する。この感光性透明限22を形成する。この容を表した。この共近合体中のクロチルメククリレート成分と等モルのベンソフェノンを加え、4重量8ペンゼン溶液を調整した。この溶液をスピンコート法によりガラス基板21に

[発明が解決しようとする課題]

とごろで、第5回に示される低反射回折格子は、其空底着法により無数誘電体限51、52を 多暦コートするため、どうしても高価になってしまうという問題点があった。また、格子基板50 の材料としてプラスチックを用いた場合は、プラスチックと無機誘電体膜との密着性が悪く信頼性が低いという問題があった。

この発明は、このような点に鑑みてなされたもので、安価で信頼性の高い低反射回折格子を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明による低反射回折格子は、上記の目的を達成するために回折格子の表面に周期が可視光線の被長以下の凹凸構造を設けたことを特徴とする。

第1図にこの発明による低反射回折格子の断面 図を示す。この発明では、回折格子1の裏面を低 反射性にするための方法として、周期が可視光線 の波長以下の凹凸構造2を回折格子1の裏面に設

し、感光性透明膜22を形成した。次に、第2図 (C)に示すように、この感光性透明膜22を周 期30μmの回折格子用フォトマスク23を介し て超高圧水銀灯により2000mJ/cm2 程度器 光し、次いで第2凶(D)に示すように、彼長 3 2 5 n m の H e - C d レーザを θ = 5 4 . 3 ° の角度で左右の斜め上方から二光東干渉器光させ て、1000mJ/ca²程度露光し、ベンゾフェ ノンをクロチルメタクリレート成分に結合させ た、最後に、盆料を圧力0、2mmHg、温度 100℃の条件で減圧加熱して未反応のベンゾフ ェノンを昇華させ、第2図(E)に示す低反射回 折格子20を作製した。凹凸構造24の周期は 0 . 2 μ m . 凹凸構造 2 4 の段差は 0 . 2 μ m と なり、反射率が全可視域で1%以下の低反射回折。 お子20が得られた。

迟施例 2

372の実施例による低反射回折格子の作製手間を373回に示す。第3回(A)に示すように、基板21として厚さ1mm(直径3cm)のガラスを

用いた。第3図(B)に示すように、前記第1の 実施例と阿禄の方法によりガラス基板31上に明 32を独市した。この歴光性透明 32を独市した。この歴光性透明 32を独した。この歴光性透明 32を独した。この歴光性透明 51に顕明の日本でして、近日で、明 51に変光では、明 51に変光では、明 51に変光で、明 51に変形で、明 51に変形で、明

実施例 3

部3の実施例による低反射回折格子の作製手順を第4回に示す。先ず、第4回(A)に示される前記第1或いは第2の実施例により得られた低反射回折格子41に、第4回(B)に示す真空蒸着法によりAg股42を蒸着し、次いで、第4回(C)に示すように電路法により股厚が300

低反射回折格子の作製方法を示す拡大断面図、

第3図(A)~(E)は第2の実施例による低 反射回折格子の作製方法を示す拡大断面図。

第4図(A)~(G)は第3の実施例による低 反射回折格子の作製方法を示す拡大断面図。

第 5 図は、従来の低反射回折格子の拡大断面図である。

1 , 2 0 , 3 0 , 4 0 ···回折格子
2 , 2 4 , 3 5 , 4 7 ····周期が可視光線
の被長以下の凹
凸場流

特許出願人 株式会社 ク ラ レ 代 理 人 小 山 田 光 夫 μ m の N i 股 4 3 を形成し、 第 4 図(D) に示される N i スタンパー 4 4 を作製した。 次いで、 第 4 図(E) に示すように、 2 P 用 U V 樹 面 4 5 を N i スタンパー 4 4 に 塗 むし、 次いで、 第 4 図(F) に示すように、 その上にガラス 基板 4 6 を のせ、 そのガラス 基板 4 6 0 を のせ、 そのガラス 基板 4 6 0 から 超高 圧水 銀灯による 光で 1 0 0 0 m J / cm² 程度 選光して 第 4 図(G) に示される 低反射 回折格子 4 0 を 複製した。 複製された凹凸構造 4 0 の段 差は、 原型よりも若干小さくなったが、 反射率は全可 役域で 1 % 以下であった。

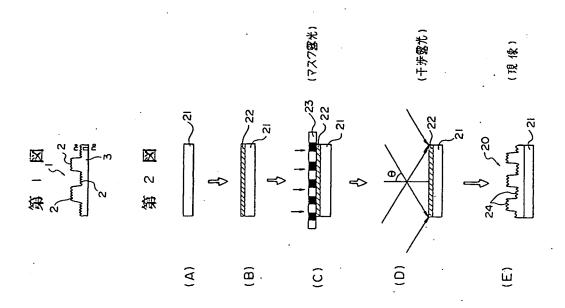
(発明の効果)

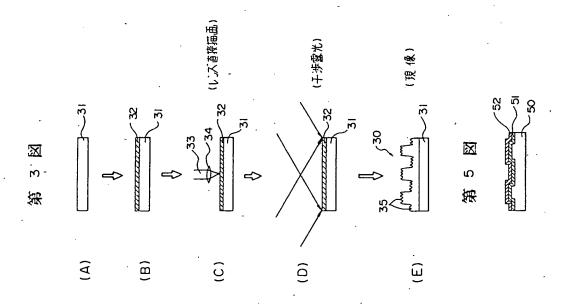
以上説明したように、この免明によれば、回折 格子の表面に周期が可視光線の彼長以下の凹凸機 造を形成することにより、安価で信頼性の高い低 反射回折格子を提供することができる。

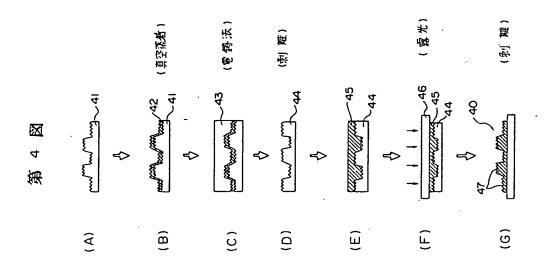
4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明による低反射回折格子の一部 分の拡大断面図、

第2図(A)~(E)は、第1の実施例による







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.